

**2011-Cİ İL ÜÇÜN ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-2011-1(3)) ÇƏRÇİVƏSİNDE YERİNƏ  
YETİRİLMİŞ LAYİHƏ ÜZRƏ ELMİ NƏŞRLƏR**

Nö	Nəşr haqqında məlumat (Məqalələr)	Tam mətn
1	<p><b>Məqalənin adı:</b> Deposition of Al-Doped ZnO films by DC magnetron sputtering: effects of damp exposure and annealing on their properties</p> <p><b>Müəlliflərin S.A.A:</b> Zaretskaya E., Victorov I., Goncharova O., Leonova T., Gartner M., Mursakulov N., Abdulzade N., Sabzaliyeva Ch.</p> <p><b>Nəşrin adı:</b> Fizika jurnalı, 2012, vol.XVII, N4, pp.26-30</p> <p><b>E-link:</b> <a href="http://physics.gov.az/Dom/2012/v4article/AJP_Fizika_04_2012_en.pdf">http://physics.gov.az/Dom/2012/v4article/AJP_Fizika_04_2012_en.pdf</a></p> <p><b>DOI:</b> -</p> <p><b>İndekslənmə:</b> -</p> <p><b>İF:</b> -</p>	
2	<p><b>Məqalənin adı:</b> Structure and electrical activity of structure defects of Cu(<math>In_xGa_{1-x})(S_{1-y}Se_y)_2</math> thin films</p> <p><b>Müəlliflərin S.A.A:</b> Zaretskaya E., Gremenok V., Odrinsky A., Mursakulov N., Abdulzade N., Sabzaliyeva Ch.</p> <p><b>Nəşrin adı:</b> Fizika jurnalı, 2012, vol.XVIII, N2, pp.20-23</p> <p><b>E-link:</b> <a href="http://physics.gov.az/Dom/2012/v2article/AJP_Fizika_02_2012_en.pdf">http://physics.gov.az/Dom/2012/v2article/AJP_Fizika_02_2012_en.pdf</a></p> <p><b>DOI:</b> -</p> <p><b>İndekslənmə:</b> -</p> <p><b>İF:</b> -</p>	